1×2 波面制御型 Si 波長選択光スイッチ 1×2 Wavefront Control Type Compact Silicon Wavelength Selective Switch 慶応大¹, °(B)中村 文¹, 村松 喬介¹, 津田 裕之¹

Keio Univ.¹, ^oFumi Nakamura¹, Kyosuke Muramatsu¹, Hiroyuki Tsuda¹

E-mail: f_nakamura@tsud.elec.keio.ac.jp

1. 背景

波長選択光スイッチ(WSS)は、波長多重された 信号光を任意のポートへと割り当てる機能をも つデバイスであり、光ネットワークにおいて重要 な役割をもつ。AWG と MZI 型光スイッチから構 成される導波路型 WSS では波長数、導波路数の 増加に伴って多数の交差導波路を生じる[1]。回 折角の大きなシリコン細線導波路において、交差 はクロストーク増加の原因となり、性能の劣化へ とつながるため、シリコン WSS では交差導波路 を含まない構成[2]が望ましい。

本研究では、交差導波路を含まない 1×2 のシリ コン波面制御型 WSS[3,4]の設計を行った。

2. スラブ-アレイ間の低損失設計

スラブ·アレイ結合部にリブ導波路を採用して 結合損失を低減することを検討した。リブ導波路 は光の閉じ込めが弱く、隣接するリブ導波路間で 方向性結合が生じやすい。Fig.1に示すようなテ ーパ構造を用いて隣接するリブ導波路間で方向 性結合を抑制し、スラブ導波路からアレイ導波路 に入射される光が断熱的に細線導波路の基本モ ードに変換されるように形状を定める。



Fig. 1. Slab-array joint structure.

Fig. 1 の *L* 及び W_{rib} を変化させて、コア部の基本モードに結合し、2 次モードへの結合が少なくなるように最適化設計を行った。Fig. 2 に W_{rib} = (a)1.1 μ m, (b) 1.2 μ m, (c) 1.3 μ m のときの0 次モードと2 次モードへの結合率の*L* 依存性グラフを示す。 W_{rib} = 1.2 μ m のとき、*L* = 4.9 μ m において、2次モードの励振が最も小さく、0 次モードにおいても高い結合率を得られていることが分かる。



3. 波面制御型 WSS の設計

Fig. 3 に設計した 1×2 WSS(チャネル数 16, チャネル間隔 200 GHz)の構成を示す。入力用に 1 つ、出力用に 2 つの AWG があり、すべて同 じ設計である。入力用 AWG で分波された単色 光は 8 本の波面制御導波路に結合するように共 有スラブ導波路でスポット径が拡大される。波 面制御導波路はすべて等長で、1 波長ごとに 8 本の位相シフタがある。ヒータが OFF の時、信 号光は DBR において反射され入力ポートと対 称な位置にある AWG_B へと出力される。ヒー タが ON の時、波面が偏向され、中央の AWG_A に出力される。



Fig. 3. Configuration of the wavefront control type WSS.

参考文献

[1] C. Doerr, et al., J. Lightw. Technol., Vol. 30, No. 4, pp. 473-478 (2012).

[2] Yuichiro Ikuma, et al., IEEE Photon. Technol. Lett., Vol. 25, No. 6, pp. 531-534 (2013).

[3] Kyosuke Muramatsu et al., Photonics in Switching 2015, WeI2-4, Sep. 22-25, Florence, Italy (2015)

[4] Fumi Nakamura, et al., Design of a Wavefront Control Type Compact Silicon Wavelength Selective Switch, submitted to Frontiers in Optics, Rochester, U.S.A (2016)